

数 学 作 业 纸

(科目:)

班级:

姓名:

编号:

第 页

$$\text{对 } \sin\psi \text{ 求导, 有: } \sigma_\phi = \frac{E}{1+\nu} \cdot \frac{\partial \sin\psi}{\partial d_{14}}$$

$$\varepsilon_{14} = \left(\frac{d-d_0}{d_0} \right)_{14} = \left(\frac{\Delta d}{d} \right)_{14}$$

同名晶面 (hkl) 在不同方向的面间距有所不同, 只要测出某特征晶面的 d 随 ψ 的变化量, 就可用 $\sigma_\phi = \frac{E}{1+\nu} \cdot \frac{\partial \sin\psi}{\partial d_{14}}$ 计算出应力值 σ_ϕ , 而无需标状试样。

$$\varepsilon_{14} = \left(\frac{\Delta d}{d} \right)_{14}$$

$$\text{根据 } 2d \sin\theta = \lambda, \text{ 有: } \frac{\Delta d}{d} = -\operatorname{ctg}\theta \Delta\theta.$$

$$\therefore \sigma_\phi = -\frac{E}{2(1+\nu)} \cdot \operatorname{ctg}\theta \cdot \frac{\partial \Delta\theta}{\partial \sin\psi}$$

表面应力状态的确定。

- 如果能由工艺过程的分析得知应力的方向, 则分别以表面及底面 σ_1 和 σ_2 构成平面, 在这两个平面上改变 ψ , 测量面间距的改变量, 获得 σ_1 和 σ_2 。
- 如果主应力 σ_1 和 σ_2 大小、方向都未知, 则需要测三个方向的应力。

$\sigma_\phi, \sigma_{\phi+\frac{\pi}{4}}, \sigma_{\phi-\frac{\pi}{4}}$, 来计算主应力的大小与方向。

$$\sigma_\phi = \cos^2\phi \sigma_1 + \sin^2\phi \sigma_2$$

$$\sigma_{\phi+\frac{\pi}{4}} = \sin^2\phi \sigma_1 + \cos^2\phi \sigma_2$$

$$\sigma_{\phi-\frac{\pi}{4}} = \cos^2(\phi \pm \frac{\pi}{4}) \sigma_1 + \sin^2(\phi \pm \frac{\pi}{4}) \sigma_2$$

$$\Rightarrow \tan 2\phi = \frac{\sigma_\phi + \sigma_{\phi+\frac{\pi}{4}} - 2\sigma_{\phi-\frac{\pi}{4}}}{\sigma_\phi - \sigma_{\phi+\frac{\pi}{4}}} \quad \text{再求得 } \sigma_1 \text{ 和 } \sigma_2 \text{ 的值。}$$

用 X 光衍射方法测应力的特点:

- ✓ 1. X 光测应力是通过测量面间距的改变量来测应变的, 其他方法只能测应变。
- ✓ 2. X 光测应力可以有密织应变, 也可以无密织应变, 因此 X 光测应力